

” Kurze Wege, gemeinsames
Wohnen unter einem Dach und
die internationale Gemeinschaft
des Instituts schaffen eine einzig-
artige Arbeitsatmosphäre. “

Jorge Luengo,
Stipendiat am IEG

A photograph of a library or study area. In the foreground, a young woman with long brown hair, wearing a white shirt and a green cardigan, is looking down at an open book she is holding. In the background, a young man with dark hair, wearing a blue shirt, is sitting at a desk and working on a computer. The room is filled with bookshelves containing many books. The lighting is soft and focused on the subjects.

IEG-Stipendienprogramm

Förderung für Doktorand*innen

Mit 1.200 € im Monat unterstützt das IEG internationale Stipendiat*innen bei ihrem Dissertationsprojekt. Die Förderung beläuft sich auf 6 bis 12 Monate, die Bewerbungsfristen enden im August bzw. Februar eines Jahres.

Förderung für Postdoktorand*innen

Das Postdoc-Stipendium des IEG richtet sich an junge Wissenschaftler*innen. Sie haben für die Dauer von 6 bis 12 Monaten die Möglichkeit, ihr Forschungsprojekt am IEG im engen Austausch mit den am IEG Forschenden weiter zu entwickeln. Die Höhe des Stipendiums beläuft sich auf 1.800 € pro Monat, Bewerbungsschluss ist im Oktober.

Das IEG-Stipendienprogramm

richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs in den Bereichen Geschichte, Theologie sowie anderer historisch arbeitender Wissenschaften. Gefördert werden Forschungsprojekte, die sich mit der Religions-, Politik-, Gesellschafts- und Kulturgeschichte Europas zwischen ca. 1450 und 1989/90 befassen. Besonders willkommen sind vergleichende, transfergeschichtliche und transnationale Projekte sowie geistes-, kirchen- und theologiegeschichtliche Fragestellungen.



IEG

Leibniz-Institut für
Europäische Geschichte

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
Stipendien- und Gastwissenschaftlerprogramm
Barbara Müller M. A.
Alte Universitätsstraße 19 | D-55116 Mainz
E-Mail: ieg3@ieg-mainz.de | Tel. 06131 - 3939365

www.ieg-mainz.de/foerderung/stipendienprogramm

